Translation of Abstract of Japanese Unexamined Publication

No. 69339/1997

1. Applicant: Nippon Synthetic Chemical Industry Co.,Ltd.

2. Appln. Number: 246858/1995

3. Date of Application: August 30, 1995

4. Title of the Invention:

PROCESS FOR FORMING A PATTERN

5. SUMMARY

[Problem]

To provide a process for forming a pattern of a fluorescent substance which is excellent in adhesion property (an adhesive condition) to a substrate at the edge of a fluorescent substance formed by baking.

[Means for solution]

In order to form a pattern of a fluorescent substance for a fluorescent display, after a layer comprising an acrylic resin is formed on the substrate surface, a photosensitive resin composition layer containing a fluorescent substance is laminated and exposed by using a pattern mask.

cial Gazette of Unexamined Patent Publication No. 69339/1997

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-69339

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

(51) Int.Cl.⁶

費別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01J 9/227

H01J 9/227

Z

客査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特顏平7-246858

(71)出題人 000004101

日本合成化学工業株式会社

大阪府大阪市北区野崎町9番6号

(22)出顧日 平成7年(1995) 8月30日

(72)発明者 杉田 裕輔

大阪府茨木市室山2丁目13番1号 日本合

成化学工業株式会社中央研究所内

(72) 発明者 出水 司

大阪府茨木市室山2丁目13番1号 日本合

成化学工業株式会社中央研究所内

(54) 【発明の名称】 パターン形成法

(57) 【要約】

【課題】 焼成により形成された蛍光体の端部における 基板への密着性(固着状態)に優れた蛍光体のパターン 形成法を提供すること。

【解決手段】 蛍光表示体用の蛍光体パターンを形成す るにあたり、基板表面にアクリル系樹脂からなる層を設 けた後、蛍光体含有感光性樹脂組成物層を積層し、次い でパターンマスクを介して露光を行う。

【特許請求の範囲】

蛍光表示体用基板上に蛍光体のパターン 【請求項1】 を形成するにあたり、基板表面にアクリル系樹脂からな る層(A)を設けた後、蛍光体含有感光性樹脂組成物層 (B) を積層し、次いでパターンマスクを介して露光を 行うことを特徴とするパターン形成法。

【請求項2】 アクリル系樹脂からなる層(A)が感光 性樹脂組成物層 (A1) であることを特徴とする請求項 1 記載のパターン形成法。

【讀求項3】 感光性樹脂組成物層(AI)が予めフィルム 化されていることを特徴とする請求項2に記載のパター ン形成法。

【請求項4】 感光性樹脂組成物層(A1)の蛍光体含有量 が0~15重量%であることを特徴とする請求項2また は3に記載のパターン形成法。

【請求項 5】 感光性樹脂組成物層 (A1) に含有される 蛍光体量aと蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)に含 有される蛍光体量 b の重量比 a / b が 0 ~ 0。 5 の範囲 にあることを特徴とする請求項2~4いずれか記載のパ ターン形成法。

【請求項6】 アクリル系樹脂からなる層 (A) がアク リル系粘着剤層 (A2) であることを特徴とする請求項1 記載のパターン形成法。

【請求項7】 アクリル系粘着剤層 (A2) がアクリル酸 nープチルとアクリル酸の共重合体を主成分とすること を特徴とする請求項6記載のパターン形成法。

【請求項8】 蛍光表示体用基板が予め隔壁を設けられ てなることを特徴とする請求項1~7いずれか記載のパ ターン形成法。

【発明の詳細な説明】

[00011

【発明の属する技術分野】本発明は、蛍光表示体用基板 上の蛍光体パターンの形成方法に関し、更に詳しくは、 プラズマディスプレイパネル(PDP)、液晶表示装 置、蛍光表示装置、混成集積回路等の蛍光表示体の製造 時に有用な蛍光体のパターン形成法に関する。

[0002]

【従来の技術】最近、各種平板ディスプレイの開発が盛 んに行われており、中でもPDPが注目を浴びており、 掲示板、更には、いわゆる「壁掛けテレビ」へとその用 途は拡大しつつある。そして、このPDPの表示パネル のセル内には、色表示のための蛍光体が塗布されてお り、加電圧によりセル内の封入ガスで発生した紫外線で 該蛍光体が発色するのである。

【0003】この蛍光体が形成される蛍光体表示用基板 には、平面のものと平面上にガラス等の隔壁を設けたも のの2種類があり、これらの基板表面への蛍光体の固定 方法としては、従来より各色蛍光体を分散させたフォト レジストのスラリー被をスクリーン印刷により整布する 50

方法(特閱平1-115027号公報、特開平1-12 4928号公報)や隔壁で形成されたセルの内部に譲入 ラリー液を流し込む方法(特関平2-155142号公 報)等により、基板平面上やセル内に他の樹脂等と共に 蛍光体を塗布したり、流し込んだりした後、焼成処理に より該樹脂等を消失せしめて蛍光体のみを基板表面上や セル内に固着させる方法が試みられているが、いずれの 場合もスラリー状のフォトレジストを使用しているため 塗布前或いは流し込む前に必ず蛍光体の分散状態を確認 する必要があり、蛍光体の沈殿等の分散不良が生じた場 合には再分散処理をしなければならず、安定した蛍光体 の固着を行うためには細心の注意が必要であった。かか る問題点を解決すべく本出顧人は先に蛍光体を含有せし めたフォトレジストフィルム(特開平6-273925 号公報)を提案した。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の フォトレジストフィルムにより、蛍光体の輝度のパラツ キや蛍光体含有レジストの保存安定性は改善されたもの の、該フィルムを基板に直接貼着する方法では、特に隔 壁が形成された基板上においては、焼成により基板上に 固着された蛍光体の端部に基板からの浮きが発生するこ とが判明し、改善の必要性が生じてきた。

[0005]

【問題を解決するための手段】そこで、本発明者等は、 かかる問題点を解決すべく鋭意研究をした結果、蛍光表 示体用基板上に蛍光体のパターンを形成するにあたり、 基板表面にアクリル系樹脂からなる層(A)を設けた 後、蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)を積層し、次 30 いでパターンマスクを介して露光を行うことにより、焼 成により形成された蛍光体パターンの基板への密着性 (固着状態)が優れ、蛍光体パターンの端部における浮 きも認められず、特に隔壁が形成された基板上において も非常に良好な蛍光体のパターン形成が得られることを 見いだし、本発明を完成するに至った。

[0006]

【発明の実施の形態】以下に、本発明を詳細に述べる。 本発明で基板表面に積層されるアクリル系樹脂からなる 層(A)とは、一般のアクリル系樹脂であればよく、特 今後ラップトップ型パソコンの表示画面から、各種電光 40 に限定されることはないが、(A)の上に積層される蛍 光体含有感光性樹脂組成物層(B)との相性等を考慮す れば、アクリル系樹脂をベースポリマーとする感光性樹 脂組成物層(A1)或いはアクリル系粘着剤層(A2)が好 ましい。

> 【0007】アクリル系樹脂をベースポリマーとする感 光性樹脂組成物層(Al)について更に詳述すれば、該 (Al) は感光性樹脂組成物よりなる層で該感光性樹脂組 成物はベースポリマー(イ)、エチレン性不飽和化合物 (ロ)、光重合開始剤(ハ)からなる。 該ペースポリマ ー (イ) は、 (メタ) アクリレートを主成分とし、必要

に応じてエチレン性不飽和カルポン酸や他の共重合可能 なモノマーを共重合したアクリル系共重合体である。 又 アセトアセチル基含有アクリル系共重合体を用いること もできる。

【0008】 ここで (メタ) アクリレートとしては、メチル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、プロピル (メタ) アクリレート、プチル (メタ) アクリレート、ヘキシル (メタ) アクリレート、2ーエチルヘキシル (メタ) アクリレート、シクロヘキシル (メタ) アクリレート、ジ 10メチルアミノエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシブロピル (メタ) アクリレート、グリシジル (メタ) アクリレートなどが例示される。

【0009】エチレン性不飽和カルボン酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸とのモノカママレン酸が好適に用いられ、そのほか、マレイン酸、はそっとのがかなどのジカルボン酸とは、できることが必要である。いったの中では、アクリルとメタクリルを15~30重量%程度(酸価で100~200mgKOH/g程度)共重合することが必要である。との共重合可能モノマーとしては、アクリルアミド、アクリロニトリル、メタクリルアミド、アクリロニトリル、オテレン、ローメチルスチレン、酢酸ピニル、アルピニルエーテルなどが例示できる。

【0010】エチレン性不飽和化合物(ロ)としては、 エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジェチレ ングリコールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレン 30 グリコールジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコ ールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコー ルジ (メタ) アクリレート、ブチレングリコールジ (メ タ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサングリコールジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) ア クリレート、グリセリンジ (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールジ (メタ) アクリレート、ペンタエリ スリトールトリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリス リトールペンタ (メタ) アクリレート、2, 2-ビス (4-(メタ) アクリロキシジエトキシフェニル) プロ パン、2,2-ピスー(4-(メタ)アクリロキシポリ エトキシフェニル) プロパン、2-ヒドロキシ-3-(メタ) アクリロイルオキシブロピル (メタ) アクリレ ート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジ (メ タ) アクリレート、ジエチレングリコールジグリシジル エーテルジ(メタ)アクリレート、フタル酸ジグリシジ ルエステルジ (メタ) アクリレート、グリセリンポリグ リシジルエーテルポリ(メタ)アクリレートなどの多官

に、単官能モノマーを適当量併用することもできる。

【0011】単官館モノマーの例としては、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブロピルフタレート、3-クロロー2-ヒドロキシブロピル(メタ)アクリレート、グリセリンモノ(メタ)アクリレート、2-ヒメタ)アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、フタル酸誘導体のハーフ(メタ)アクリレート、N-メチロール(メタ)アクリルアミドなどがあげられる。

【0012】ベースポリマー(イ)100重量部に対するエチレン性不飽和化合物(ロ)の割合は、10~200重量部、特に60~120重量部の範囲から選ぶことが望ましい。エチレン性不飽和化合物(ロ)の過少は硬化不足、可とう性の低下、現像速度の遅延等を招き、エチレン性不飽和化合物(ロ)の過多はドライフィルム化したときのコールドフローや粘着性の増大を招き好ましくない。

【0013】更に、光重合開始剤(ハ)としては、ベン ゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ペンゾインエチル エーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイ ンローブチルエーテル、ペンゾインフェニルエーテル、 ベンジルジフェニルジスルフィド、ベンジルジメチルケ タール、ジベンジル、ジアセチル、アントラキノン、ナ フトキノン、3,3'-ジメチル-4-メトキシベンゾ フェノン、ペンゾフェノン、p,p'-ピス(ジメチル アミノ) ペンゾフェノン、p. p'-ピス(ジエチルア ミノ) ベンゾフェノン、p, p'-ジエチルアミノベン ゾフェノン、ピパロインエチルエーテル、1,1-ジク ロロアセトフェノン、p-t-ブチルジクロロアセトフ ェノン、ヘキサアリールイミダゾール二量体、2,2° ーピス (o-クロロフェニル) 4, 5, 4', 5'ーテト ラフェニルー1, 2'ーピイミダゾール、2ークロロチ オキサントン、2-メチルチオキサントン、2,4-ジ エチルチオキサントン、2,2'-ジエトキシアセトフ ェノン、2,2'-ジメトキシ-2-フェニルアセトフ ェノン、2,2'-ジクロロ-4-フェノキシアセトフ 40 ェノン、フェニルグリオキシレート、α-ヒドロキシイ ソプチルフェノン、ジベゾスパロン、1-(4-イソブ ロピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチル-1-プロパノン、2-メチルー[4-(メチルチオ)フェニ ル] -2-モルフォリノ-1-プロパノン、トリブロモ フェニルスルホン、トリブロモメチルフェニルスルホ ン、などが例示される。

20

は、そのほか蛍光体、染料(着色、発色)、密着性付与 剤、可塑剤、酸化防止剤、熱重合禁止剤、溶剤、表面張 力改質材、安定剤、連鎖移動剤、消泡剤、鍵燃剤、など の添加剤を適宜添加することができる。中でも蛍光体 (二)の添加については、感光性樹脂組成物層(Al)上 に積層される蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)との 関係で特に配慮されるべきものである。

【0015】即ち、感光性樹脂組成物層(A1)に含有される蛍光体量 a は、蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)に含有される蛍光体量 b よりも少なく、その含有量は0~15重量%で、感光性樹脂組成物層(A1)に含有される蛍光体量 a と蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)に含すされる蛍光体量 b の重量比 a / b は0~0.5の範囲である。該蛍光体量 a が15 電量%を越えると焼成後の蛍光体の密着性が低下するので好ましくなく、又蛍光体量 a と蛍光体量 b の重量比 a / b が0.5 を越えても焼成後の蛍光体の密着性が低下して好ましくない。

【0016】尚、上記の蛍光体(二)としては、特に限 定されないが、希土類オキシハライド等を母体とし、こ の母体を付活剤で付活したものが好ましく、例えば紫外 線励起型蛍光体としては、Y₂O₃: Eu、YVO₄: E u、 (Y, Gd) BO3: Eu (以上赤色)、Zn2Ge O_2 : Mn, BaAl₁₂ O_{19} : Mn, Zn₂SiO₄: M n、LaPO4:Tb (以上緑色)、Sr5(PO4)3C I : Eu, BamgAl₁₄O₂₃: Eu, BamgAl₁₆ O₂₇: Eu (以上青色) 等が挙げられ、その他の蛍光体 としては、Y₂O₃S: Eu、γ-Zn₃ (PO₄)₂: M n、(ZnCd)S:Ag+In2O3(以上赤色)、Z nS:Cu, Al, ZnS:Au, Cu, Al, (Zn Cd) S: Cu, Al, Zn₂SiO₄: Mn, As, Y 3A 1 5O 12: Ce, Gd 2O 2S: Tb, Y 3A 1 5O 12: Tb、ZnO:Zn (以上緑色)、ZnS:Ag+赤色 顔料、YoSiOa: Ce (以上青色) 等を使用すること もできる.

【0017】又、該蛍光体(二)を感光性樹脂組成物中に配合させる方法としては、特に限定されず公知の方法、例えば上記の感光性樹脂組成物に所定量の蛍光体 (二)を添加して、十分混合撹拌して蛍光体(二)を均一に分散させる方法等がある。アクリル系樹脂からなる層(A)の上に積層される蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)は、上記の感光性樹脂組成物層(A1)と同様の方法で得られるもので、該(A1)と異なる点は上述の如く蛍光体(二)の含有量である。勿論その他の(イ)~(ハ)等の化合物やその配合量について、(A1)と(B)は同じであってもよく、又上記記載の範囲内において(A1)と(B)は異なる組成のものであってもよい、但し、蛍光体(二)については、蛍光性の点から同 50

じ組成のものを用いることが好ましい。

【0018】また、蛍光体含有感光性樹脂組成物層 (B) に用いられる感光性樹脂組成物においては、ベー スポリマー(イ)100重量部に対するエチレン性不飽 和化合物(ロ)の割合は、10~200重量部、特に6 0~120重量部の範囲から選ぶことが望ましい。エチ レン性不飽和化合物(ロ)の過少は硬化不良、可撓性の 低下、現像速度の遅延を招き、エチレン性不飽和化合物 (ロ) の過多は粘着性の増大、コールドフローを招く傾 10 向にある。かかる(蛍光体含有)感光性樹脂組成物を用 いて層(A1)或いは(B)を形成するにあたっては、上 記の(蛍光体含有)感光性樹脂組成物を液状レジストと して用いることは、勿論可能であるが、添加剤等の分散 安定性、塾布厚の均一性、貯蔵安定性、作業性等を考慮 すれば、該樹脂組成物をあらかじめフィルム化して、ド ライフィルムレジスト用稜層体(フォトレジストフィル ム)としたものを用いる方が有利である。

【0019】 該ドライフィルムレジスト用積層体の具体 的な作製方法としては、上記の(蛍光体含有)感光性樹 ルム、ポリスチレンフィルムなどのベースフィルム面に 盤布した後、その塗布面の上からポリエチレンフィル ム、ポリピニルアルコール系フィルムなどの保護フィル ムを被覆してドライフィルムレジスト用積層体とするこ とができ、特に隔壁が形成された基板の時は、 (A1) や (B) からなるドライフィルムレジスト用積層体には柔 軟性が要求されるためベースフィルムあるいは保護フィ ルムも柔軟性に富んだポリピニルアルコール、ナイロ ン、セルロース等のフィルムを用いることが好ましい。 【0020】又、該層(A1)及び(B)の厚みはそれぞ れ1~100μm及び10~70μmが好ましく、更に 好ましくは10~70μm及び20~50μmである。 特に(ガラス)隔壁が形成された基板を対象とするとき は、該層 (A1) の厚みは該隔壁の高さの30%以上が好 ましく、更には50%以上が好ましい。又、該層(A1) 及び(B) の厚み比(A1) / (B) についても、(A1) / (B) = 1 / 5 ~ 5 / 1 の範囲が好ましい。次にアク リル系粘着剤層 (A2) について詳述する。

【0021】該アクリル系粘着剤層 (A2) に用いられる 7クリル系粘着剤としては、公知のものが用いられ、該アクリル系粘着剤の主成分であるアクリル系樹脂の構成成分としては、ガラス転移温度の低く柔らかい主モノマー成分やガラス転移温度の高く硬いコモノマー成分、 更に必要に応じ少量の官能基含有モノマー成分が挙げられる。

【0022】具体的には、アクリル酸エチル、アクリル酸 n ー ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸 2 ーエチルヘキシル、アクリル酸ラウリル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸シクロヘキシル等のアルキル基の炭素 数 2 ~ 12 程度のアクリル酸アルキルエステルやメタク

10

リル酸 ローブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸 2 ーエチルヘキシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸 フロヘキシル等のアルキル 基の炭素数 4 ~1 2 程度のメタクリル酸アルキル エステルなど主モノマー成分が挙げられ、前記のコモノマー成分としては、アクリル酸メチルやメタクリル酸チル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル等のアルキル基の炭素数 1~3 のメタクリル酸アルキルエステル、酢酸ピニル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、スチレンなどが挙げられる。

【0023】前記以外に官館基含有モノマー成分としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸等のモノカルポン酸、マレイン酸、フマール酸、シトラコン酸、グルタコン酸、イタコン酸等の多価カルボン酸、及びこれらの無水物等のカルボキシル基含有モノマーや2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3ークロロー2ーヒドローピル(メタ)アクリレート、ジエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート等有モノマーの他に20(メタ)アクリルアミド、ジメチルアミノエチルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル等が挙げられる。

【0024】かかる官能基含有モノマー成分のうちで、特にカルボキシル基含有モノマーの使用が好ましい。かかる主モノマー成分の含有量は、他に含有させるコモノマー成分や官能基含有モノマー成分の種類や含有量により一概に規定できないが、一般的には上記主モノマーを50重量%以上含有させることが好ましい。本発明のアクリル系樹脂は、主モノマー、コモノマー、更に必要に30応じて官能基含有モノマーを有機溶剤中でラジカル共重合させる如き、当業者周知の方法によって容易に製造されるもので、主成分の共重合成分としてはアクリル酸ローブチルとアクリル酸が好適に用いられる。

【0025】前記重合に用いられる有機溶剤としては、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類、nープロピルアルコール、イソプロピルアルコールなどの脂肪族アルコール類、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類などが挙げられる。前記 40 ラジカル重合に使用する重合触媒としては、通常のラジカル重合触媒であるアゾピスイソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキサイド、ジーtーブチルパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイドなどが具体例として挙げられる。

【0026】かかるアクリル系粘着剤を用いて基板上にアクリル系粘着剤層(A2)を形成するには、該アクリル系粘着剤をスプレー法、スクリーン印刷法、ロールコーター法等の公知の方法で堕布すればよい。該層(A2)の乾燥塗布厚みは1~100μmが好ましく、更に好まし 50

くは 1 0 ~ 7 0 μ m である。上記の (A1) 或いは (A2) と (B) を用いた 蛍光体のパターン形成法について、以 下に群述する。

【0027】本発明のパターン形成に使用される基板としては、電極を配したガラス製基板、ガラス内基板等がしたガラス製基板、電極を配したセラミック基板等がしたガラス製基板でもPDP製造時に用いる電極を配したガラス関連が形成されたPDP用をが形成されたPDP用を板に森に有用である。以下、ガラス隔壁が形成された更にない。でき、ガラス隔壁を有しない平面状の基板についても同様にパターン形成をするころができ、又同様の効果が得られることは言うまでもない。

【0028】 (ガラス基板へのラミネート) 本発明の最 大の特徴は、蛍光体含有感光性樹脂組成物層(B)(ド ライフィルムレジスト)をガラス基板にラミネートする 前に、予め上記の(Al)や(A2)等のアクリル系樹脂層 (A) を該基板表面 (ラミネート面) に形成しておくこ とである。ガラス隔壁が形成された基板上に、上記の (A1) や (A2) 等のアクリル系樹脂層 (A) を形成させ る方法としては、該ガラス隔壁の高さが 5 0 μ m 程度以 下の場合、(Al)のときは前述の感光性樹脂組成物をス プレー法、スクリーン印刷法、ロールコーター法等の公 知の方法によって塗布するか、ドライフィルムレジスト 用積層体の場合は保護フィルム又はベースフィルムを剝 雕して圧着する方法が採用され、又(A2)のときは、上 記感光性樹脂組成物と同様スプレー法、スクリーン印刷 法、ロールコーター法等の公知の方法によって登布する 方法が採用されるが、ガラス隔壁の高さがそれ以上に高 いときは凸型等を用いて感光性樹脂組成物やアクリル系 粘着剤を凹部に押し込む方法も採用し得る。乾燥塗布厚 みは、前述の如く1~100μπの中から好適に選択さ れる。かかる方法でアクリル系樹脂層(A)が形成され た後、(Al)と同様の要領で(B)が積層される。

【0029】 (露光) 前面ガラスの陽極固定面 (ガラス基板) に上記の (A) 及び (B) を稜層させた後、

【0.030】(現像)成光後は、硬化レジスト上のフィ

ルムを剥離除去してから現像を行う。本発明の蛍光体含 有感光性樹脂組成物層(B)は稀アルカリ現像型である ので、露光後の現像は、炭酸ソーダ、炭酸カリウムなど のアルカリ1~2重量%程度の稀薄水溶液を用いて行 Э.

【0031】(焼成)上記処理後のガラス基板を500 ~550℃で焼成を行い、ガラス基板上に蛍光体(二) を固着させる。このようにして、ガラス基板上に蛍光体 (二) を固着させることができるのである。 フルカラー ぞれの蛍光体 (二)を含有する (B) からなるドライフ ィルムレジスト用積層体を用いて上記の(ラミネート) ~(現像)を繰り返し行って焼成することで作製するこ とができる。(伹し、(B)を積層する前に(Al)を硬 化させた場合や (A2) を用いる場合などにおいては、

(B) のラミネートのみを繰り返した後に焼成すればよ W.)

[0032]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明 する。なお、実施例中「%」、「部」とあるのは、断り 20 のない限り重量基準を意味する。

実施例1

(ドープの調整)下記のベースポリマー (イ) 46部、 下記のエチレン性不飽和化合物(ロ)54部、下記処方 の光重量開始剤(ハ)8部を混合して樹脂組成物を調製 した。

ペースポリマー (イ)

メチルメタクリレート/n-ブチルメタクリレート/2 ーエチルヘキシルアクリレート/メタクリル酸の共重合 割合が重量基準で55/8/15/22である共重合体 30 (酸価143.3、ガラス転移点66.3℃、重量平均 分子量8万)

エチレン性不飽和化合物(ロ)

トリメチロールプロパントリアクリレート/ポリエチレ ングリコール(600)ジメタクリレート/エチレンオ キサイド変性フタル酸アクリレート(共栄社油脂工業株 式会社製)の重量比20/10/6の混合物

光重合開始剤(ハ)

ベンゾフェノン/p,p'-ジエチルアミノベンゾフェ ノン/2, 2~ピス (o~クロロフェニル) 4, 5, 4′, 5′ーテトラフェニルー1, 2′ーピイミダゾー ルの重量比8/0.15/1の混合物

【0033】 (ドライフィルムの作製) 上記のドープ を、ギャップ4ミルのアプリケーターを用いて厚さ20 μ m のポリエステルフイルム上に登工し、室温で1分3 ○秒放置した後、60℃、90℃、110℃のオーブン でそれぞれ3分間ずつ乾燥して、レジスト厚20μmの ドライフイルムとして (ただし保護フイルムは設けてい ない)、感光性樹脂組成物層(Al)からなるドライフィ 記の蛍光体(二)を30部加えて同様に蛍光体含有感光 性樹脂組成物層(B)からなるドライフィルムレジスト 用積層体 (レジスト厚20μm)を作製した。

蛍光体 (二)

(Y, Gd) BO₃: Eu (平均粒径: 4±2μm) 【0034】(ガラス基板へのラミネート)ガラス基板 (高さ0.15mm,幅0.1mmのガラス隔壁が0. 25mmの間隔で直線上に形成され、かつ厚みが0.1 ~1 µ m程度の導電性回路が表面に形成された ITO 膜 のPDPを形成するためには、赤色、脊色、緑色のそれ 10 基板で、形状は200mm×200mm×2mm)表面 に上記の(Al)からなるドライフィルムレジスト用積層 体を熱圧者ロール (100℃、3kg/cm²) にてラ ミネートして、ペースフィルムを剥離後、(B)からな るドライフィルムレジスト用積層体を同様にラミネート

> 【0035】 (露光, 現像) ラミネート後、全面に20 0 μ m 角上下左右 2 6 0 μ m ピッチの露光部分が形成さ れるようにパターンを該レジスト表面において、オーク 製作所製の露光機HMW-532Dにて3kw超高圧水 銀灯で40m」の露光を行った。露光後15分間のホー ルドタイムを取った後、20℃において1%Na₂CO₃ 水溶液を用いて、最少現像時間の1.5倍の時間で現像

> 【0036】 (焼成) 現像後に焼成炉内で、室温から5 5.0℃まで1時間で上昇させ樹脂分を焼失させた。かか る方法で得られた焼成後の蛍光体パターン (200μπ 角)をSEM(走査電子顕微鏡)にて観察して、蛍光体 パターン端部(ガラス間隔のコーナー部)のガラス基板 からの浮き上がり高さ(μπ)を調べて、以下の基準に より密着性を評価した。

◎ 一一一 全く浮き上がりが認められず

Ο ーーー 浮き上がり高さが10μm未満

× --- 浮き上がり高さが10μm以上

【0037】 実施例2~5

実施例1において、(A1)に上記の蛍光体(二)を1部 (実施例2)、4部(実施例3)、10部(実施例 4)、15部(実施例5)それぞれ添加した以外は、実 施例1と同様の評価を行った。なお、実施例3ではIT O膜基板に代えて銀ペーストの電極基板を用いた。

40 実施例6、7

> 実施例4において、(B)中の蛍光体(二)の含有量を 4 0 部 (実施例 6) 及び 5 0 部 (実施例 7) に変化させ た以外は、実施例1と開機の評価を行った。

実施例1において、感光性樹脂組成物層 (A1) に代え て、下記組成よりなるアクリル系粘着剤層 (A2) を用い て、基板上に乾燥厚み50μmの層を設けた以外は、実 施例1と同様の評価を行った。

【0038】 実施例 9

ルムレジスト川積層体を作製した。又上記のドーブに下 50 実施例!において、感光性樹脂組成物層(Al)を形成後

全面輝光し、(B)をラミネートした以外は、実施例 1 と同様の評価を行った。

実施例10

実施例 1 において、ガラス隔壁が形成されていないガラス基板を用いた以外は実施例 1 と同様の評価を行った。 比較例 1

実施例1において、感光性樹脂組成物層(A1)を設けなかった以外は、実施例1と同様の評価を行った。 実施例及び比較例の評価結果を表1に示す。

[0039]

[表1]

		密着性
実施例 1		0
	2	0
	3	0
	4	0
	5	0
	6	0
ø	7	0
F	8	0
	9	0
	10	O
比較例1		×

【発明の効果】本発明の蛍光体のパターンを形成法は、 予めアクリル系樹脂層を基板上に形成させた後、蛍光体 含有感光性樹脂超成物層を積層し、その後パターンス クを介して露光・現像した後、焼成するので、焼成 り形成された蛍光体の基板への密着性(固着状態)が優 れ、蛍光体の端部における浮きも認められず、特に隔壁 が形成された基板上に非常に良好な蛍光体のパターン形 成が得られ、PDP、蛍光表示装置、混成集積回路等の 蛍光表示体の製造時に使用でき、下地基材の異なるPD 10 Pの製造に大変有用である。

20

[0040]

【手続補正書】

【提出日】平成8年9月26日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 7

【補正方法】変更

【補正内容】

【0027】本発明のパターン形成に使用される基板としては、電極を配したガラス製基板、ガラス隔壁を形成したガラス製基板、電極を配したセラミック基板等が挙

げられるが、中でもPDP製造時に用いる電極を配した ガラス製基板である所謂ITO膜基板に特に有用で、更には前述したようにガラス隔壁が形成されたPDP用基板に殊に有用である。以下、ガラス隔壁が形成された該基板上へのパターン形成について、順次説明するが、ガラス隔壁を有しない平面状の基板についても同様にパターン形成をすることができ、又同様の効果が得られることは言うまでもない。